

Микаелян Геворк Татевосович

Расписание сессии

Пн, 14 марта	13:35 — 17:00	ЗАЧ Физические основы технологии полупроводниковых лазеров 🧑‍🤝‍🧑 M20-304 📍 ФИАН
Ср, 16 марта	09:20 — 16:05	АТТ Производственная практика (Научно-исследовательская работа) 🧑‍🤝‍🧑 M20-304 📍 ФИАН
Ср, 23 марта	09:00 — 13:00	ЭКЗ Производственная практика (Научно-исследовательская работа) 🧑‍🤝‍🧑 M20-304 📍 ФИАН
Пт, 27 мая	10:15 — 11:50	ЗАЧ Производственная практика (Научно-исследовательская работа) 🧑‍🤝‍🧑 M21-304 📍 ФИАН
Пт, 27 мая	11:55 — 13:30	АТТ Производственная практика (ППУиОПД) 🧑‍🤝‍🧑 M21-304 📍 ФИАН
Ср, 22 июня	09:00 — 13:00	ЭКЗ Производственная практика (ППУиОПД) 🧑‍🤝‍🧑 M21-304 📍 ФИАН